



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년12월06일

(11) 등록번호 10-2052746

(24) 등록일자 2019년11월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01L 51/52 (2006.01) H05B 33/04 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0089576

(22) 출원일자 2013년07월29일

심사청구일자 2018년06월27일

(65) 공개번호 10-2015-0014201

(43) 공개일자 2015년02월06일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020070076481 A*

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

김인석

경북 구미시 인동54길 9, 105동 203호 (구평동, 구평영무예다음)

임현택

부산 동래구 연안로 71, 101동 1604호 (안락동, 안락뜨란채1단지아파트)

(74) 대리인

특허법인로알

전체 청구항 수 : 총 8 항

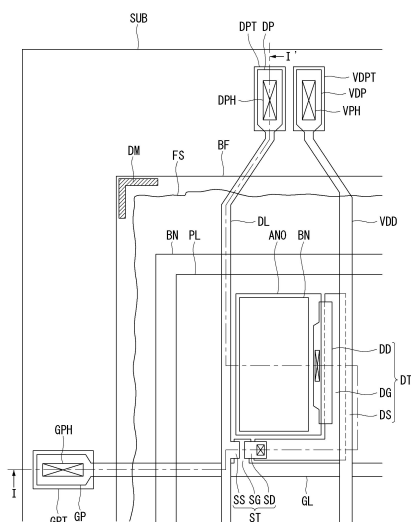
심사관 : 이옥우

(54) 발명의 명칭 면 봉지 방식의 유기발광 다이오드 표시장치

(57) 요약

본 발명은 면 봉지 방식의 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다. 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시 장치는, 표시 영역 및 상기 표시 영역을 둘러싸는 비 표시 영역을 포함하는 박막 트랜지스터 기판; 상기 박막 트랜지스터 기판과 대향하는 배리어 기판; 상기 배리어 기판의 내측 표면 상에서, 상기 표시 영역에 대응하는 영역의 전체 표면을 덮도록 도포되어 상기 박막 트랜지스터 기판의 내측면과 면 합착되는 봉지재; 그리고 상기 박막 트랜지스터 기판의 내측 표면 상에서, 상기 배리어 기판의 테두리와 상기 봉지재의 테두리 사이의 영역에 배치된 지지 패턴을 포함한다.

대표도 - 도5



(56) 선행기술조사문헌

KR1020090110231 A*

KR1020110070383 A

KR1020120123949 A

KR1020130008315 A

KR1020130071996 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

표시 영역 및 상기 표시 영역을 둘러싸는 비 표시 영역을 포함하는 박막 트랜지스터 기관;

상기 박막 트랜지스터 기관과 대향하는 배리어 기관;

상기 배리어 기관의 내측 표면 상에서, 상기 표시 영역에 대응하는 영역의 전체 표면을 덮도록 도포되어 상기 박막 트랜지스터 기관의 내측면과 면 합착되는 봉지재; 그리고

상기 박막 트랜지스터 기관의 내측 표면 상에서, 상기 배리어 기관의 테두리와 상기 봉지재의 테두리 사이의 영역에 배치된 지지 패턴을 포함하고,

상기 지지 패턴은 상기 비 표시 영역에 위치하여 상기 봉지재와 비 접촉되는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 봉지재의 테두리는, 상기 배리어 기관의 테두리와 상기 표시 영역의 테두리 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 기관의 상기 비 표시 영역에는 패드부가 형성되고,

상기 배리어 기관은 상기 표시 영역보다는 크고, 상기 패드부는 노출하는 크기를 가지며,

상기 봉지재는 상기 표시 영역보다는 크고, 상기 배리어 기관보다는 작은 영역에 걸쳐 도포된 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 지지 패턴은 상기 배리어 기관의 네 모서리 부에 형성된 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 지지 패턴은 상기 박막 트랜지스터 기관과 상기 배리어 기관의 합착 간격보다 작은 높이를 갖는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 지지 패턴은 컬럼 스페이서와 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 7

제 6 항에 있어서,

상기 지지 패턴은, 상기 컬럼 스페이서와 적층된, बैं크 패턴과 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 제1 보조층 및 평탄화 막과 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 제2 보조층 중 적어도 어느 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 지지 패턴은 상기 박막 트랜지스터 기판에 형성되고,

상기 지지 패턴은 상기 배리어 기판과 일정 간격을 갖는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 면 봉지 방식의 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 유기발광소자 기판과 상부 기판을 면 봉지 방식으로 접합함에 있어서, 면 봉지재(혹은, '실(Seal)재')의 모서리 부분에서 균열 및/또는 버(Burr) 발생을 억제한 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 이러한 평판 표시장치에는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display, FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP) 및 전계발광장치(Electro-Luminescence device, EL) 등이 있다.

[0003] 도 1은 종래 기술에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치(Organic Light Emitting Diode Display Device: OLED)의 구조를 나타내는 평면도이다. 도 2는 도 1에서 절취선 I-I'로 자른 단면으로 종래 기술에 의한 유기발광 표시장치의 구조를 나타내는 단면도이다.

[0004] 도 1 및 2를 참조하면, 유기발광 다이오드 표시장치는 박막 트랜지스터(ST, DT) 및 박막 트랜지스터(ST, DT)와 연결되어 구동되는 유기발광 다이오드(OLED)가 형성된 박막 트랜지스터 기판, 박막 트랜지스터 기판 위에 실재(FS)를 사이에 두고 합착하는 배리어 기판(BF)을 포함한다. 박막 트랜지스터 기판은 투명한 기판(SUB) 위에 형성된 스위칭 TFT(ST), 스위칭 TFT(ST)와 연결된 구동 TFT(DT), 구동 TFT(DT)에 접속된 유기발광 다이오드(OLED)를 포함한다.

[0005] 유리 기판(SUB) 위에 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)이 교차하는 부위에 형성되어 있다. 스위칭 TFT(ST)는 화소를 선택하는 기능을 한다. 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)에서 분기하는 게이트 전극(SG)과, 반도체 층(SA)과, 소스 전극(SS)과, 드레인 전극(SD)을 포함한다. 그리고, 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)에 의해 선택된 화소의 애노드 전극(ANO)을 구동하는 역할을 한다. 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)의 드레인 전극(SD)과 연결된 게이트 전극(DG)과, 반도체층(DA), 구동 전류 전송 배선(VDD)에 연결된 소스 전극(DS)과, 드레인 전극(DD)을 포함한다. 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)은 유기발광 다이오드의 애노드 전극(ANO)과 연결되어 있다.

[0006] 도 2에서는 일례로, 탑 게이트(Top Gate) 구조의 박막 트랜지스터를 도시하였다. 이 경우, 스위칭 TFT(ST)의 반도체 층(SA) 및 구동 TFT(DT)의 반도체 층(DA)들이 기판(SUB) 위에 먼저 형성되고, 그 위를 덮는 게이트 절연막(GI) 위에 게이트 전극들(SG, DG)이 반도체 층들(SA, DA)의 중심부에 중첩되어 형성된다. 그리고 반도체 층들(SA, DA)의 양 측면에는 콘택홀을 통해 소스 전극들(SS, DS) 및 드레인 전극들(SD, DD)이 연결된다. 소스 전극(SS, DS) 및 드레인 전극(SD, DD)들은 게이트 전극들(SG, DG)을 덮는 절연막(IN) 위에 형성된다.

- [0007] 또한, 기판(SUB)에서 화소 영역이 배치되는 표시 영역의 외주부에는, 각 게이트 라인(GL)의 일측 단부에 형성된 게이트 패드(GP), 각 데이터 라인(DL)의 일측 단부에 형성된 데이터 패드(DP), 그리고 각 구동 전류 전송 배선(VDD)의 일측 단부에 형성된 구동 전류 패드(VDP)가 배치된다. 게이트 패드(GP)와 데이터 패드(DP)는 서로 다른 층에 형성되기 때문에 단차로 인해 불량이 발생할 수 있다. 이러한 단차 불량을 해소하기 위해 게이트 패드(GP)를 덮는 절연막(IN)을 패터닝하여 게이트 패드(GP)를 노출하고, 절연막(IN) 위에 데이터 패드(DP)와 동일한 물질로 게이트 패드(GP)에 연결되는 게이트 중간 패드(GPI)를 더 형성하는 것이 바람직하다.
- [0008] 스위칭 TFT(ST)와 구동 TFT(DT)가 형성된 기판(SUB) 위에 보호막(PAS)이 전면 도포된다. 그리고 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP), 구동 전류 패드(VDP), 그리고, 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택 홀들이 형성된다. 그리고 기판(SUB) 중에서 표시 영역 위에는 평탄화 막(PL)이 도포된다. 평탄화 막(PL)을 패터닝하여 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀이 형성된다. 한편, 게이트 중간 패드(GPI) 및 데이터 패드(GP) 부분은 완전히 노출되도록 평탄화 막(PL)을 패터닝한다. 평탄화 막(PL)은 유기발광 다이오드를 구성하는 유기물질을 매끈한 평면 상태에서 도포하기 위해 기판 표면의 거칠기를 균일하게 하는 기능을 한다.
- [0009] 평탄화 막(PL) 위에는 콘택홀을 통해 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)과 접촉하는 애노드 전극(ANO)이 형성된다. 또한, 평탄화 막(PL)이 형성되지 않은 표시 영역의 외주부에서도, 보호막(PAS)에 형성된 콘택홀들을 통해 노출된 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP) 그리고 구동 전류 패드(VDP) 위에는 게이트 패드 단자(GPT), 데이터 패드 단자(DPT) 그리고 구동 전류 패드 단자(VDPT)가 각각 형성된다. 표시 영역 내에서 특히 화소 영역을 제외한 기판(SUB) 위에 뱅크(BANK)가 형성된다.
- [0010] 상기와 같은 구조를 갖는 박막 트랜지스터 기판 위, 전체 표면에 실재(FS)를 도포하고, 실재(FS)를 매개로 하여 배리어 기판(BF)을 합착한다. 즉, 박막 트랜지스터 기판과 배리어 기판(BF)은 그 사이에 개재된 실재(FS)를 이용하여 완전 밀봉 합착하도록 하는 것이 바람직하다. 게이트 패드(GP) 및 게이트 패드 단자(GPT) 그리고 데이터 패드(DP) 및 데이터 패드 단자(DPT)는 배리어 기판(BF) 외측으로 노출되어 각종 연결 수단을 통해 외부에 설치되는 장치와 연결된다.
- [0011] 박막 트랜지스터 기판을 완성한 후, 수분 및 산소의 침투를 막아 유기발광 다이오드 소자를 보호하기 위해 질화 실리콘(SiNx)와 같은 무기물질을 1~3 μ m 정도의 두께로, 기판 전체 표면 위에 도포한다. 그리고 배리어 기판(BF)의 내측 표면 위에는, 실재(FS)를 도포한다. 특히, 배리어 기판(BF)의 테두리보다 내측으로 일정 거리 이격된 위치까지만 실재(FS)를 도포하는 것이 바람직하다.
- [0012] 박막 트랜지스터 기판과 배리어 기판(BF)을 정렬 배치한 후, 배리어 기판(BF)을 눌러 박막 트랜지스터 기판과 합착한다. 합착한 기판(배리어 기판과 박막 트랜지스터 기판)들 사이에 개재된 실재(FS)가 경화된 후, 가압력을 제거하면, 박막 트랜지스터 기판과 배리어 기판(BF)은 실재(FS)를 매개로 하여 면 봉지된 구조를 갖는다.
- [0013] 이와 같이 합착하는 과정에서, 실재(FS)의 가장자리 일부에 균열 및/또는 버(Burr)가 발생할 수 있다. 도 3은 배리어 기판과 박막 트랜지스터 기판을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 발생한 균열 및/또는 버를 나타낸 단면도이다. 도 4는 배리어 기판과 박막 트랜지스터 기판을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 발생한 균열 및/또는 버를 나타낸 평면도이다.
- [0014] 도 3 및 4를 참조하여 균열 및/또는 버(BR)가 발생하는 원인을 살펴본다. 배리어 기판(BF)의 외측 상부 표면에 압력을 가해 박막 트랜지스터 기판의 기판(SUB)을 향해 눌렀다 뽐 때, 배리어 기판(BF)의 모서리 부분이 다른 부분보다 더 하부 방향으로 눌리는 경향이 있다. 이러한 상태에서 가압력을 제거하면, 배리어 기판(BF)의 모서리 부분이 복원되면서, 경화된 실재(FS)의 모서리 부분에 균열 및/또는 버(BR)가 발생할 가능성이 무척 커진다. 특히, 도 4에서 나타낸 바와 같이, 유기발광 다이오드 표시장치가 대략 장방형의 구조를 갖는 경우, 사각형의 네 모서리 부분에서 균열 및/또는 버(BR)가 집중적으로 발생한다.
- [0015] 특히, 이러한 봉지재의 균열 및/또는 버(BR)는 협 베젤 구조를 구현하는 경우 더욱 많이 발생한다. 협 베젤 구조란 표시 영역을 감싸는 비 표시영역 특히, 좌우의 비 표시 영역의 폭을 최소한으로 좁게 형성하는 구조를 말한다. 협 베젤 구조를 실현하는 경우, 배리어 기판(BF)의 면적 내에서 표시 영역(AA)이 차지하는 면적의 비율이 점점 커진다. 즉, 도 4에서 점선으로 표시한 표시 영역(AA)과 배리어 기판(BF)의 테두리 사이의 폭이 점점 좁아진다. 그 결과, 실재(FS)에 형성된 균열부(BR)와 표시 영역(AA)의 간격이 점점 좁아진다.
- [0016] 협 베젤 구조가 아닌 경우, 표시 영역(AA)과 배리어 기판(BF)의 테두리 사이의 폭을 충분히 확보하여 균열부(BR)와 표시 영역(AA)의 간격을 넓게함으로써, 균열부(BR)를 통해 유입된 수분 및/또는 산소가 표시 영역(AA)으로 깊숙이 침투하지 못하도록 할 수 있다. 하지만, 협 베젤의 경우, 균열부(BR)이 존재하는 한, 수분 및/또는

산소가 표시 영역(AA)으로 깊숙이 침투하는 것을 방지할 방법이 없다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0017] 본 발명의 목적은 상기 문제점들을 극복하기 위해 고안된 것으로, 유기발광소자 기관과 상부 기관을 면 봉지 방식으로 접합함에 있어서, 면 봉지재의 모서리 부분에서 균열 및/또는 버 발생을 억제한 유기발광 다이오드 표시장치를 제공하는 데 있다. 본 발명의 다른 목적은, 면 봉지재의 균열 및/또는 버 발생을 억제하여, 수분 및 산소의 침투를 원천적으로 차단하여 수명을 향상한 유기발광 다이오드 표시장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0018] 상기 본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는, 표시 영역 및 상기 표시 영역을 둘러싸는 비 표시 영역을 포함하는 박막 트랜지스터 기관; 상기 박막 트랜지스터 기관과 대향하는 배리어 기관; 상기 배리어 기관의 내측 표면 상에서, 상기 표시 영역에 대응하는 영역의 전체 표면을 덮도록 도포되어 상기 박막 트랜지스터 기관의 내측면과 면 합착되는 봉지재; 그리고 상기 박막 트랜지스터 기관의 내측 표면 상에서, 상기 배리어 기관의 테두리와 상기 봉지재의 테두리 사이의 영역에 배치된 지지 패턴을 포함한다.
- [0019] 상기 봉지재의 테두리는, 상기 배리어 기관의 테두리와 상기 표시 영역의 테두리 사이에 배치되는 것을 특징으로 한다.
- [0020] 상기 박막 트랜지스터 기관의 상기 비 표시 영역에는 패드부가 형성되고, 상기 배리어 기관은 상기 표시 영역보다는 크고, 상기 패드부는 노출하는 크기를 가지며, 상기 봉지재는 상기 표시 영역보다는 크고, 상기 배리어 기관보다는 작은 영역에 걸쳐 도포된 것을 특징으로 한다.
- [0021] 상기 지지 패턴은 상기 배리어 기관의 네 모서리 부에 형성된 것을 특징으로 한다.
- [0022] 상기 지지 패턴은 상기 박막 트랜지스터 기관과 상기 배리어 기관의 합착 간격보다 작은 높이를 갖는 것을 특징으로 한다.
- [0023] 상기 지지 패턴은 컬럼 스페이서와 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 것을 특징으로 한다.
- [0024] 상기 지지 패턴은, 상기 컬럼 스페이서와 적층된, 뱅크 패턴과 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 제1 보조층 및 평탄화 막과 동일한 물질로 동일한 높이로 형성된 제2 보조층 중 적어도 어느 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0025] 본 발명에 의한 면 봉지 방식의 유기발광 다이오드 표시장치는, 박막 트랜지스터 기관 상에서, 배리어 기관의 모서리에 대응하는 위치에 지지 패턴을 더 포함한다. 따라서, 배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관을 봉지재를 매개로 하여 압착할 경우, 봉지재의 탄성 복원력에 의해 봉지재의 모서리 부분에서 균열 및/또는 버가 발생하는 것을 억제할 수 있다. 그 결과, 수분 및/또는 산소가 봉지재를 침투하여 유기발광 다이오드 소재에 손상을 주는 가능성을 원천 봉쇄할 수 있어, 유기발광 다이오드 표시장치의 충분한 수명을 확보할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0026] 도 1은 종래 기술에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 평면도.
- 도 2는 도 1에서 절취선 I-I'로 자른 단면으로 종래 기술에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도.
- 도 3은 배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 발생한 균열 및/또는 버를 나타낸 확대 단면도.
- 도 4는 배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 발생한 균열 및/또는 버를 나타낸 확대 평면도.
- 도 5는 본 발명에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는

평면도.

도 6은 도 5에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도.

도 7은 배리어 기판과 박막 트랜지스터 기판을 먼 봉지 방식으로 합착한 실재에 균열 및/또는 버의 발생을 방지하는 본 발명에 의한 지지 패턴의 구조 및 기능을 나타내는 확대 단면도.

도 8은 배리어 기판과 박막 트랜지스터 기판을 먼 봉지 방식으로 합착한 실재에 균열 및/또는 버의 발생을 방지하는 본 발명에 의한 지지 패턴의 구조 및 기능을 나타내는 확대 평면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0027] 이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 실질적으로 동일한 구성 요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지된 내용 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0028] 도 5는 본 발명에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 평면도이다. 도 6은 도 5에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도이다.
- [0029] 도 5 및 6을 참조하면, 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는 박막 트랜지스터(ST, DT) 및 박막 트랜지스터(ST, DT)와 연결되어 구동되는 유기발광 다이오드(OLED)가 형성된 박막 트랜지스터 기판, 박막 트랜지스터 기판 위에 실재(FS)를 사이에 두고 합착하는 배리어 기판(BF)을 포함한다. 박막 트랜지스터 기판은 투명한 기판(SUB) 위에 형성된 스위칭 TFT(ST), 스위칭 TFT(ST)와 연결된 구동 TFT(DT), 구동 TFT(DT)에 접속된 유기발광 다이오드(OLED)를 포함한다.
- [0030] 유리 기판(SUB) 위에 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)이 교차하는 부위에 형성되어 있다. 스위칭 TFT(ST)는 화소를 선택하는 기능을 한다. 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)에서 분기하는 게이트 전극(SG)과, 반도체 층(SA)과, 소스 전극(SS)과, 드레인 전극(SD)을 포함한다. 그리고, 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)에 의해 선택된 화소의 애노드 전극(ANO)을 구동하는 역할을 한다. 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)의 드레인 전극(SD)과 연결된 게이트 전극(DG)과, 반도체층(DA), 구동 전류 전송 배선(VDD)에 연결된 소스 전극(DS)과, 드레인 전극(DD)을 포함한다. 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)은 유기발광 다이오드의 애노드 전극(ANO)과 연결되어 있다.
- [0031] 도 2에서는 일례로, 탑 게이트(Top Gate) 구조의 박막 트랜지스터를 도시하였다. 이 경우, 스위칭 TFT(ST)의 반도체 층(SA) 및 구동 TFT(DT)의 반도체 층(DA)들이 기판(SUB) 위에 먼저 형성되고, 그 위를 덮는 게이트 절연막(GI) 위에 게이트 전극들(SG, DG)이 반도체 층들(SA, DA)의 중심부에 중첩되어 형성된다. 그리고 반도체 층들(SA, DA)의 양 측면에는 콘택홀을 통해 소스 전극들(SS, DS) 및 드레인 전극들(SD, DD)이 연결된다. 소스 전극(SS, DS) 및 드레인 전극(SD, DD)들은 게이트 전극들(SG, DG)을 덮는 절연막(IN) 위에 형성된다.
- [0032] 또한, 기판(SUB)에서 화소 영역이 배치되는 표시 영역(AA)의 외주부에는, 각 게이트 라인(GL)의 일측 단부에 형성된 게이트 패드(GP), 각 데이터 라인(DL)의 일측 단부에 형성된 데이터 패드(DP), 그리고 각 구동 전류 전송 배선(VDD)의 일측 단부에 형성된 구동 전류 패드(VDP)가 배치된다. 게이트 패드(GP)와 데이터 패드(DP)는 서로 다른 층에 형성되기 때문에 단차로 인해 불량이 발생할 수 있다. 이러한 단차 불량을 해소하기 위해 게이트 패드(GP)를 덮는 절연막(IN)을 패터닝하여 게이트 패드(GP)를 노출하고, 절연막(IN) 위에 데이터 패드(DP)와 동일한 물질로 게이트 패드(GP)에 연결되는 게이트 중간 패드(GPI)를 더 형성하는 것이 바람직하다.
- [0033] 스위칭 TFT(ST)와 구동 TFT(DT)가 형성된 기판(SUB) 위에 보호막(PAS)이 전면 도포된다. 그리고 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP), 구동 전류 패드(VDP), 그리고, 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀들이 형성된다. 그리고 기판(SUB) 중에서 표시 영역 위에는 평탄화 막(PL)이 도포된다. 평탄화 막(PL)을 패터닝하여 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀이 형성된다. 한편, 게이트 중간 패드(GPI) 및 데이터 패드(GP) 부분은 완전히 노출되도록 평탄화 막(PL)을 패터닝한다. 평탄화 막(PL)은 유기발광 다이오드를 구성하는 유기물질을 매끈한 평면 상태에서 도포하기 위해 기판 표면의 거칠기를 균일하게 하는 기능을 한다.
- [0034] 평탄화 막(PL) 위에는 콘택홀을 통해 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)과 접촉하는 애노드 전극(ANO)이

형성된다. 또한, 평탄화 막(PL)이 형성되지 않은 표시 영역의 외주부에서도, 보호막(PAS)에 형성된 콘택홀들을 통해 노출된 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP) 그리고 구동 전류 패드(VDP) 위에는 게이트 패드 단자(GPT), 데이터 패드 단자(DPT) 그리고 구동 전류 패드 단자(VDPT)가 각각 형성된다. 표시 영역 내에서 특히 화소 영역을 제외한 기관(SUB) 위에 뱅크(BANK)가 형성된다.

[0035] 특히, 본 발명에서는, 박막 트랜지스터 기관을 구성하는 기관(SUB) 상부에는, 배리어 기관(BF)의 모서리 영역에 대응하는 부분에, 지지 패턴(DM)을 더 형성한다. 지지 패턴(DM)은 배리어 기관(BF)의 모서리 부분의 테두리 선과 봉지재(FS)의 최 외곽선 사이의 영역 내에 대응하도록 형성하는 것이 바람직하다. 즉, 배리어 기관(BF)의 네 모서리에 대응하도록 각 모서리 부에 1개씩 총 4개 형성하는 것만으로도 충분하다.

[0036] 지지 패턴(DM)은 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF)의 합착 간격의 두께와 동일하거나 작은 것이 바람직하다. 배리어 기관(BF)에 압착력을 가할 경우, 배리어 기관(BF)의 모서리 부분이 가압력에 의해 과도하게 휘어지지 않도록 지지할 수 있는 두께를 갖는 것이 바람직하다. 지지 패턴(DM)이 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF)의 합착 간격보다 클 경우, 합착력에 의해 봉지재(FS)가 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF) 사이에서 완전히 밀착되지 않을 수 있다. 결론적으로 지지 패턴(DM)은 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF)의 합착 간격보다 80%~95%인 것이 바람직하다.

[0037] 상기와 같은 구조를 갖는 박막 트랜지스터 기관 위, 전체 표면에 실재(FS)를 도포하고, 실재(FS)를 매개로 하여 배리어 기관(BF)을 합착한다. 즉, 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF)은 그 사이에 개재된 실재(FS)를 이용하여 완전 밀봉 합착하도록 하는 것이 바람직하다. 게이트 패드(GP) 및 게이트 패드 단자(GPT) 그리고 데이터 패드(DP) 및 데이터 패드 단자(DPT)는 배리어 기관(BF) 외측으로 노출되어 각종 연결 수단을 통해 외부에 설치되는 장치와 연결된다.

[0038] 박막 트랜지스터 기관을 완성한 후, 수분 및 산소의 침투를 막아 유기발광 다이오드 소자를 보호하기 위해 질화 실리콘(SiNx)과 같은 무기물질을 1~3 μ m 정도의 두께로 도포하여 보호층(SIN)을 형성한다. 그리고 배리어 기관(BF)의 내측 표면 위에는, 실재(FS)를 도포한다. 특히, 배리어 기관(BF)의 테두리보다 내측으로 일정 거리 이격된 위치까지만 실재(FS)를 도포하는 것이 바람직하다. 즉, 배리어 기관(BF)의 테두리와, 실재(FS)의 테두리 사이에는 지지 패턴(DM)이 위치할 수 있도록 설정한다.

[0039] 진공 챔버 내에 설치된 핫 플레이트(Hot Plate) 위에서 박막 트랜지스터 기관과 배리어 기관(BF)을 정렬 배치한다. 진공 챔버를 0.1Torr 정도의 진공 상태로 만들고, 핫 플레이트의 온도가 약 50℃인 상태에서, 고무 압착기를 이용하여 0.2 ~ 0.3Mpa 압력으로 배리어 기관(BF)을 눌러 박막 트랜지스터 기관과 합착한다. 합착한 기관(배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관)들 사이에 개재된 실재(FS)를 완전히 경화시키기 위해, 약 100℃의 온도에서 약 3시간 정도 열처리한다.

[0040] 그 결과, 도 7 및 도 8에서 도시한 바와 같이, 봉지재(FS)에는 균열 및/또는 버가 발생하지 않는 결과를 얻을 수 있다. 도 7은 배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 균열 및/또는 버의 발생을 방지하는 본 발명에 의한 지지 패턴의 구조 및 기능을 나타내는 확대 단면도이다. 도 8은 배리어 기관과 박막 트랜지스터 기관을 면 봉지 방식으로 합착한 실재에 균열 및/또는 버의 발생을 방지하는 본 발명에 의한 지지 패턴의 구조 및 기능을 나타내는 확대 평면도이다.

[0041] 도 7 및 8을 참조하여, 지지 패턴(DM)에 대하여 좀 더 상세히 설명한다. 지지 패턴(DM)은 박막 트랜지스터 기관을 완성한 후, 별도의 공정으로 형성할 수 있다. 가장 바람직한 것은, 박막 트랜지스터 기관을 형성하는 과정에서 지지 패턴(DM)을 형성하는 것이 추가 마스크 공정을 필요로 하지 않게 된다. 예를 들어, 평탄화 막(PL), 뱅크(BN) 및 컬럼 스페이서(CS)를 형성하는 과정에서 지지 패턴(DM)을 형성하는 것이 가장 바람직하다.

[0042] 지지 패턴(DM)이 평탄화 막(PL), 뱅크(BN) 및 컬럼 스페이서(CS)를 모두 포함하는 경우, 지지 패턴(DM)의 높이는 배리어 기관(BF)과 박막 트랜지스터 기관의 합착 간격과 거의 동일하게 된다. 지지 패턴(DM)의 높이를 조금 낮게 형성하고자 한다면, 평탄화 막(PL)과 컬럼 스페이서(CS) 혹은 뱅크(BN)와 컬럼 스페이서(CS)의 조합으로 지지 패턴(DM)을 형성하는 것이 바람직하다.

[0043] 지지 패턴(DM)으로 인해 봉지재(FS)에 균열 및/또는 버가 발생하지 않으므로, 배리어 기관(BF)에서 차지하는 표시 영역(AA)의 면적 비율을 크게 하더라도, 수분 및/또는 기체가 유기발광 다이오드 소재로 침투하는 것을 충분히 방지할 수 있다. 따라서, 헵 베젤 구조를 구현하고, 유기발광 다이오드 표시장치의 수명을 충분히 확보할 수 있다.

[0044] 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위 내에서 다양한 변경 및 수

정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구 범위에 의해 정해져야만 할 것이다.

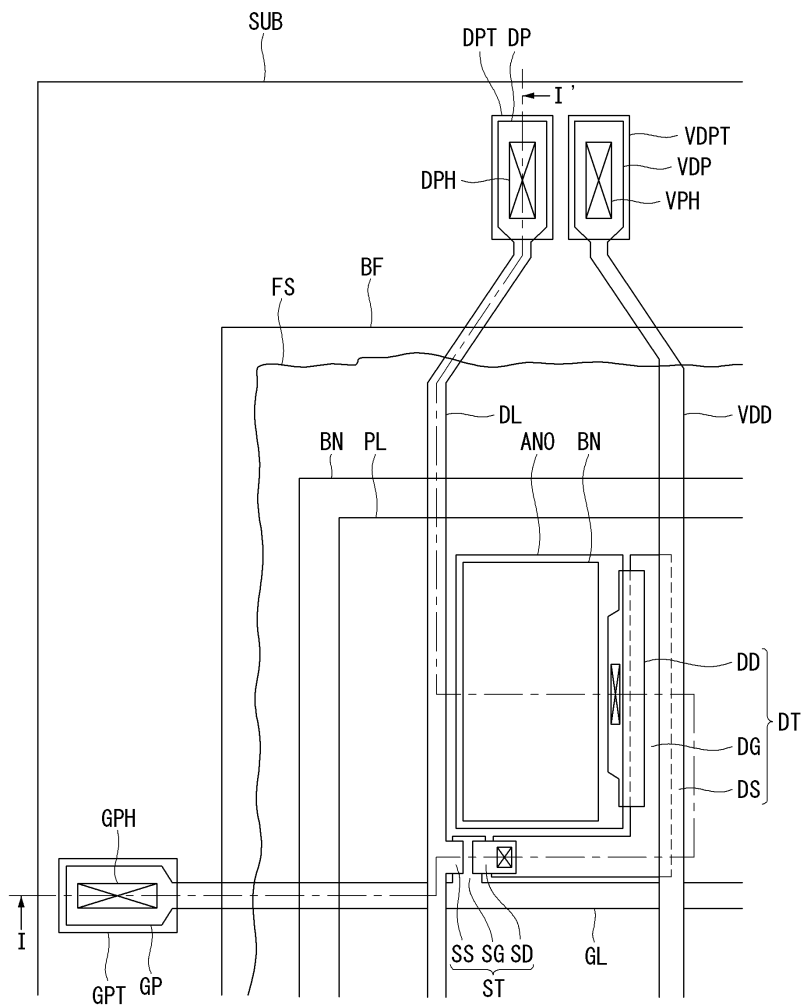
부호의 설명

[0045]

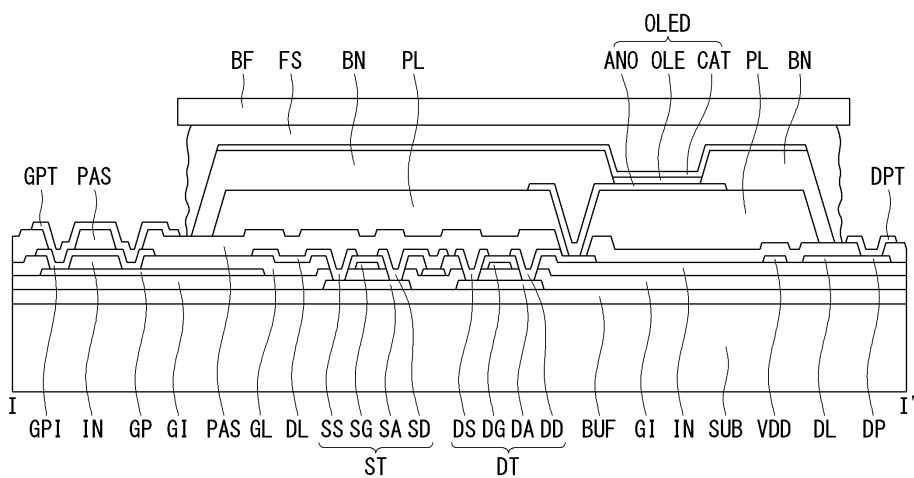
ST: 스위칭 TFT	DT: 구동 TFT
SG: 스위칭 TFT 게이트 전극	DG: 구동 TFT 게이트 전극
SS: 스위칭 TFT 소스 전극	DS: 구동 TFT 소스 전극
SD: 스위칭 TFT 드레인 전극	DD: 구동 TFT 드레인 전극
SA: 스위칭 TFT 반도체 층	DA: 구동 TFT 반도체 층
GL: 게이트 배선	DL: 데이터 배선
VDD: 구동 전류 배선	GP: 게이트 패드
DP: 데이터 패드	GPT: 게이트 패드 단자
DPT: 데이터 패드 단자	VDP: 구동 전류 패드
VDPT: 구동 전류 패드 단자	GPH: 게이트 패드 콘택홀
DPH: 데이터 패드 콘택홀	VPH: 구동 전류 패드 콘택홀
GI: 게이트 절연막	IN: 절연막
PAS: 보호막	PL: 평탄화 막
OL: 유기막	OLED: 유기발광 다이오드
FS: 실	BF: 배리어 필름
BANK: 뱅크	DM: 지지 패턴

도면

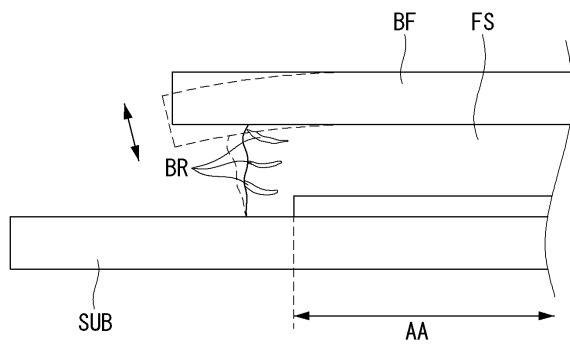
도면1



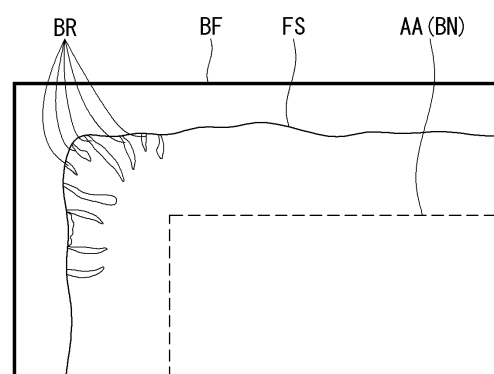
도면2



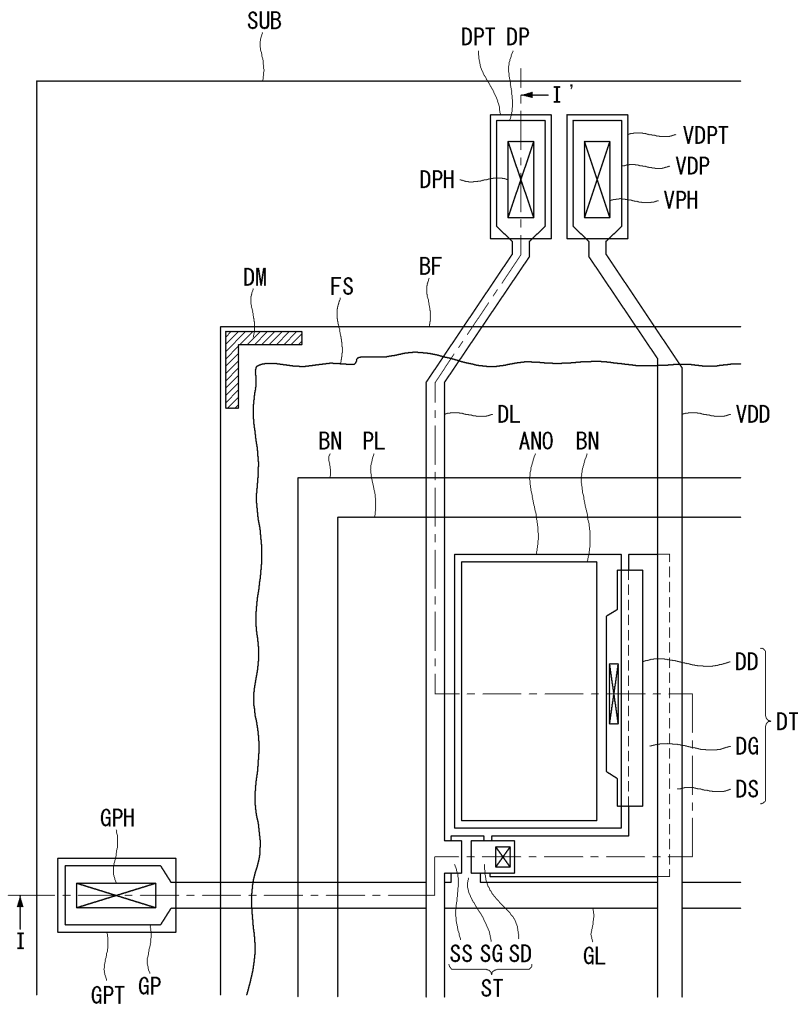
도면3



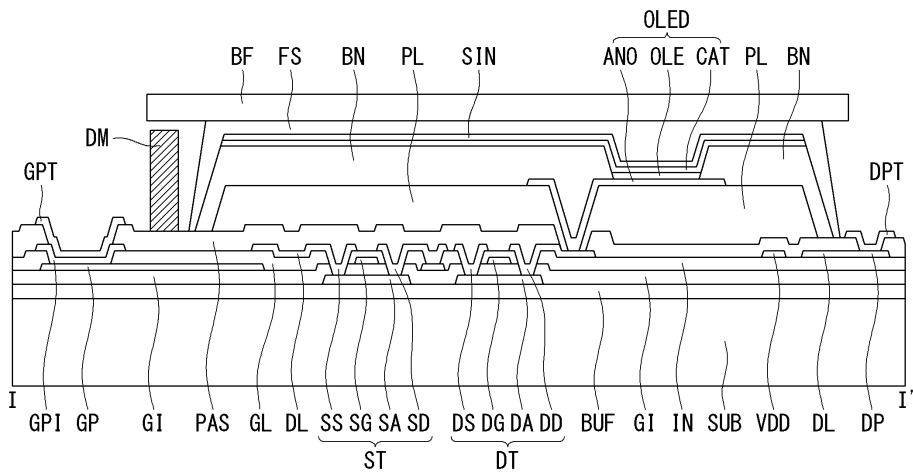
도면4



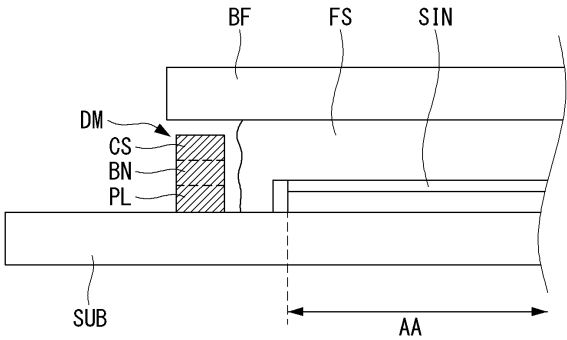
도면5



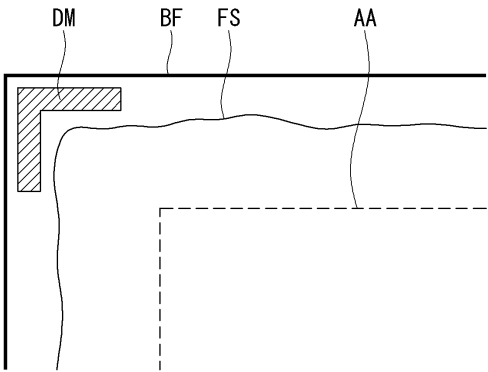
도면6



도면7



도면8



专利名称(译)	面密封型有机发光二极管显示屏		
公开(公告)号	KR102052746B1	公开(公告)日	2019-12-06
申请号	KR1020130089576	申请日	2013-07-29
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	김인석 임현택		
发明人	김인석 임현택		
IPC分类号	H01L51/52 H05B33/04		
CPC分类号	H01L51/5237 H05B33/04		
审查员(译)	这蓬莱		
其他公开文献	KR1020150014201A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

面密封型有机发光二极管显示装置技术领域本发明涉及面密封型有机发光二极管显示装置。根据本发明，一种有机发光二极管显示装置包括：薄膜晶体管基板，其包括显示区域和围绕该显示区域的非显示区域；以及设置在该显示区域上的非显示区域。面对薄膜晶体管基板的阻挡基板；密封材料，其覆盖与阻挡基板的内表面上的显示区域相对应的区域的整个表面，并接合至薄膜晶体管基板的内表面。支撑图案布置在薄膜晶体管的内表面上的阻挡基板的边缘与密封材料的边缘之间的区域中。

